

第38回

「センサ・マイクロマシンと応用システム」 シンポジウム



オンライン開催

2021年11月9日(火)~11日(木)



主催：電気学会センサ・マイクロマシン部門

本シンポジウムはセンサ・マイクロマシン技術のさらなる発展を目標に、学・協会を超えた研究グループ間の情報交換、研究成果およびアイデアの討議の場として開催される、当該分野における日本最大のシンポジウムです。本シンポジウムに参加登録しますと、会期中に同時開催されるシンポジウム・連携セッションにも参加することができます。

各学会からの参加者がオンラインによる同一プラットフォーム上での口頭発表及びポスター発表を行う、これまで以上に密な議論の場が提供されています。

論文募集分野 (詳細はホームページに掲載)

1. 設計・製作技術, 材料
2. マイクロナノシステム
3. センサ・アクチュエータシステム
4. フィジカルセンサ
5. ケミカルセンサ
6. バイオセンサ
7. バイオマイクロナノシステム
8. センサマイクロシステム実装技術
(エレクトロニクス実装学会連携セッション)

表彰

第38回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムでは、速報申込時点で電気学会会員を対象に速報特別賞を表彰しています。

電気学会入会キャンペーン

発表申込/参加申込時に電気学会に入会すると、学生は会費が無料に、社会人配属4年以内の方は入会金+年会費合計が11,200円のところ、6,000円になります。

速報申込受付中



一般投稿の〆切後に得られた最新の研究成果等がございましたら、是非、「速報」として本シンポジウムでご発表ください。

速報申込締切

2021年 9月17日 (金)

速報申込方法

A4版2ページpdf形式の発表概要を作成し、オンライン受付から投稿ください。

この1年に国際会議で発表された研究成果を日本国内に情報発信する機会としてご活用いただくことも歓迎いたします。また、電気学会の研究会および総合研究会の発表論文に新規データ(未公開データを含む)を追加した上で投稿可能です。

同時開催シンポジウム

- 第12回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」
<http://www.jsme.or.jp/mnm/>
- 第13回「集積化MEMSシンポジウム」
<http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>
- 化学とマイクロ・ナノシステム学会 第44回研究会
<http://cheminas.chips.jp/>

問合せ先

「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局
株式会社セミコンダクタポータル
Tel: 03-6807-3970 Fax: 03-6807-3960
E-mail: sensorsympo_2021@semiconportal.com